BASE BOARD CONVEYER

Patent number:

JP4087785

Publication date:

1992-03-19

Inventor:

KOJIMA KENICHI

Applicant:

PURAZUMA SHISUTEMU:KK

Classification:

- international:

B25J9/06; H01L21/68

- european:

Application number:

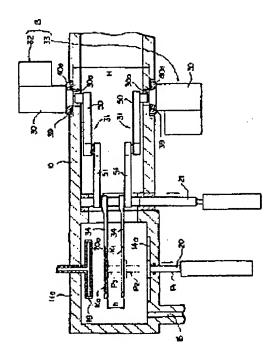
JP19900201703 19900730

Priority number(s):

Abstract of JP4087785

PURPOSE:To substantially reduce a time for conveying a base board so as to remarkably improve throughput of a base board processor by vertically arranging robots so that one side surfaces of a driving part are opposed to each other.

CONSTITUTION:Robots 32, 33, comprising driving parts 30 and arm parts 31 actuated along one side surfaces 30a of these driving parts 30, are arranged, and base boards K0, K1 are placed and moved on hands 34 provided in top ends of the arm parts 31. Here, the robots 32, 33 are vertically arranged so that the one side surfaces 30a are opposed to each other. In this way, a time for conveying the base boards K0, K1 can be remarkably shortened almost simultaneously in/out handling the base boards K0, K1 by using the upper and lower robots 32, 33 even in whatever direction a processing chamber or a cassette is arranged relating to a conveyer.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

⑫公開特許公報(A)

平4-87785

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月19日

B 25 J 9/06

D 8611-3F A 8624-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

②発明の名称 基板搬送装置

ᡚ特 願 平2-201703

②出 願 平2(1990)7月30日

②発 明 者 小 島 健 一 東京都国立市谷保992 株式会社プラズマシステム内

の出 穏 人 株式会社プラズマシス 東京都国立市谷保992

テム

⑩代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

60 AN 85

1、発明の名称

丑级毁逊数数

2: 特許請求の範囲

駆動部と該駆動部の一側面に治って動作するアーム部とよりなる。ロボットを係え、前記アーム部の完講に設けられたハンドに基板を載せて移動させる基板逸送装置であって、

対記一側面が相対向するようだして上下に前記 ロポットが促設されていることを特徴とする基板 搬送装置。

3、発明の詳細な説明

「産業上の利用分野 」

本発明は、単導体基板等の基板に対してエッチング等の処理を能す処理数数における兼板の登送 数数に関する。

「 従来の技術 」

恩如のように、半導体製造技術においては、虫 農性を向上させるため半導体基板の大型化が進行 しており、シリンコン単語島技術の選歩に伴って 5 インナからBインナの大型程のものが出現している。また、液晶ディスプレイも大型なものの需要が高まっており、大型の水晶液板が増加しつつよる。

でして、このように単体体数では最悪数(以下、 単板という。)が大型化すると、 これら 基板に対して外えばブラズマア・シングやブラズマエッチング等の 処理を 胎 す 甚 板 処理 装置 に は、 免 選 途度 が 均一 で か つ 西 遠 で あること が 要 求 される。 このため、 近年、 この 基板 処理 装置は、 健 来 の

このため、近岸、この長板処理装飾は、は米V バッチ式のものに代わって、上記のような性情に 使れる枚集式のものが主説になってまている。

按類式基底起避報置とは、各板を一枚づつ処理 する方式の基板処理整理のことであり、通常、処 理が行われるチャンパと基板のロード・アンコー ド用カセットとを得えるものである。

もして、この種のブラズマ処建装置は、処理室と切りセットとの間で基板を一致 づつ受け故ずための機器被置を必要とするものであるが、従来、